

特許技術名称

東芝の開発技術資産を有償公開特許として紹介します。

推薦者

技術の概要&PR

地球温暖化の原因となる二酸化炭素ガス(CO₂)を吸収・分離するセラミック材料や、液晶や半導体部品の表面を一定の洗浄力で行うことができる超音洗浄技術、資源を再利用するための産業物廃棄処理装置、さらに水汚染を減らすオゾン漂白装置等、未来の地球環境を保全するエコ技術を紹介します。



特許番号

特許第3396642号

登録日

2003年2月7日

出願番号

特願平11-77199

出展の目的

ライセンス契約、共同研究先

連絡先

株式会社 東芝 〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1

[担当部署] 知的財産部 [担当者] 企画担部長 米原 英作 [TEL] 03-3457-2501

[E-mail] eisaku.yoNEhara@toshiba.co.jp [URL] http://www.toshiba.co.jp

主な事業内容

デジタルプロダクツ事業、電子デバイス事業、社会インフラ事業を主力事業とする複合的電機メーカー

